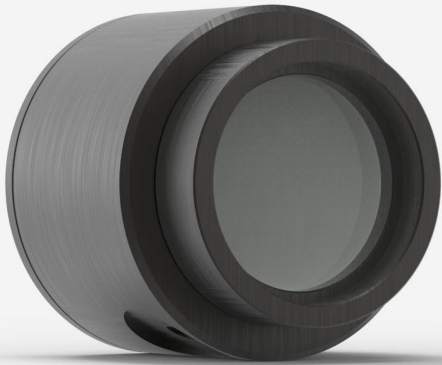


PH20-GE-OD2-D0

최대 500 mW의 레이저 파워 계측용 광전다이오드 검출기.



제품군 주요 특징

LARGE APERTURES

10 mm Ø for the silicon sensors

3 VERSIONS

- Silicon 350 - 1080 nm, up to 750 mW
- Silicon-UV 210 - 1080 nm, up to 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, up to 500 mW

CHOICE OF ATTENUATORS

Models with attenuators include a calibration both with and without the removable filter

HIGH ACCURACY

The new PH100-SI-HA presents the lowest calibration uncertainty to date.

PRECISE CALIBRATION

Wavelength selection in 1 nm steps

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

STAND-D-233



사양

계측 성능	
최대 평균 파워 ¹	500 mW
등가노이즈파워(NEP) ²	6 nW
스펙트럼 범위	950 - 1650 nm
일반 상승 시간	0.2 s
파워 교정 불확정성 ³	±5.0 % (950 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1629 nm) ±10 % (1630 - 1650 nm)
첨두 감도	1550 nm
최소 반복률 ⁴	1000 Hz
1. 1064nm의 감쇠기. 다른 파장에서의 최대 출력 곡선을 참조하십시오. 2. 1550nm. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다. 3. 감쇠기. 비감쇠기 교정에 대하여 불확실할 경우 사용자 설명서를 참조하십시오. 4. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도	100 W/cm²
물리적 특성	
구경 지름	5 mm
접소버	Ge
치수	38.1Ø x 36D mm
중량	0.14 kg
센서면까지의 거리	10.5 mm
주문 정보	
PH20-Ge-OD2-D0	200875
PH20-Ge-OD2-INT-D0	202798

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.